

公開番号 又は 特許番号	特開 2014-173947
発明名称	多孔構造体、多孔構造体の製造方法およびガスセンサ
出願人 又は 権利者	富士電機株式会社、国立大学法人東京大学
想定デバイス	環境物質高感度センサ、トレンチ埋め込み型高感度ガスセンサ、環境物質センシングテープ、その他
要約	<p>【利用分野】 基板上に流体の拡散性に優れた多孔体を設けた多孔構造体を提供する。</p> <p>【発明の内容】 本発明の多孔構造体100は、基板101と、基板101上に設けられた多孔体107と、を備える。基板101上に設けられた多孔体107は、隔壁部103と、隔壁部103に囲まれた空隙部105とを有する、逆オパール型のハニカム構造である。</p>
図面	